# SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE, ELECTRONIC DEVICE, LEAD FRAME, AND MOUNTING SUBSTRATE

Publication number: JP6268101

Publication date:

1994-09-22

Inventor:

KITANO MAKOTO; NISHIMURA ASAO; YAGUCHI AKIHIRO; YONEDA NAE; KONO RYUJI; TANAKA

TADAYOSHI; KUMAZAWA TETSUO

**Applicant:** 

HITACHI LTD

Classification:

- international:

H01L21/56; H01L23/12; H01L23/13; H01L23/28; H01L23/31; H01L23/495; H01L23/50; H01L25/10; H01L25/11; H01L25/16; H01L25/18; H05K1/18; H05K3/34; H01L21/02; H01L23/12; H01L23/28; H01L23/48; H01L25/10; H01L25/16; H01L25/18;

H05K1/18; H05K3/34; (IPC1-7): H01L23/28; H01L21/56;

H01L23/50; H01L25/10; H01L25/11; H01L25/18

- European:

H01L21/56M; H01L23/13; H01L23/31H; H01L23/495A4;

H01L23/495G; H01L25/10J; H01L25/16; H05K1/18B;

H05K3/34C4B

Application number: JP19930056805 19930317 Priority number(s): JP19930056805 19930317

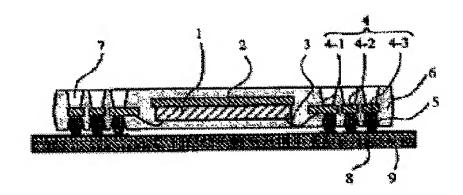
Report a data error here

Also published as:

📆 US 5608265 (A1)

#### Abstract of JP6268101

PURPOSE: To provide a highly reliable structure for multi-pin packages which can be massproduced at a low cost and its manufacturing method. CONSTITUTION: A pair of holes 7 reaching the upper and lower surfaces of a package is formed at prescribed positions of each inner lead 4 by using a metallic mold having projections on the package forming surfaces of its top and bottom molds and sealing the inner leads with a resin 6 while a lead frame is held between the projections. Since the surface of the lead frame is not coated nor contaminated with the resin 6, solder bumps 5 connected to the lead frame can be arranged two-dimensionally on the surface of the package by using ordinary cream solder. Therefore, a multi-pin package which can be excellently mass-produced can be provided and the mounting density of electronic parts can be increased.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-268101

(43)公開日 平成6年(1994)9月22日

技術表示箇所 識別記号 庁内整理番号 FΙ (51) Int.Cl.<sup>5</sup> J 8617-4M HO1L 23/28 T 8617-4M 21/56 W 9272 - 4M23/50 R 9272-4M HO1L 25/14 審査請求 未請求 請求項の数38 OL (全 11 頁) 最終頁に続く (71)出願人 000005108 特願平5-56805 (21)出願番号 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 平成5年(1993)3月17日 (22)出願日 (72) 発明者 北野 誠 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内 (72)発明者 西村 朝雄 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内 (72)発明者 矢口 昭弘 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所內

(54) 【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法、電子装置、リードフレーム並びに実装基板

#### (57)【要約】

【目的】本発明は、大量生産が可能で、製造コストが低く、信頼性に優れた多ピンパッケージの構造と製造方法を提供することを目的とする。

【構成】本発明による半導体装置は、製造工程において、上型、下型両方のパッケージ形成表面に突起を設けた金型を用い、これらの突起でリードフレームをはさみ込み、樹脂封止することにより、各内部リード4の所定の位置において、パッケージの上面と下面に達する1対の穴7を設けている。リードフレーム表面が樹脂6で覆われたり、汚染されることないので、一般のクリーム半田を用いることにより、リードフレームに接合した半田バンプ5をパッケージ表面に2次元配列することができる。

【効果】本発明により、量産性に優れた多ピンパッケージを提供することができるので、電子部品の高密度化を達成する効果を奏する。

# 第1実施例による半導体装置(図2)

最終頁に続く

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

(2)

10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体チップと、リードフレームと、両者 を電気的に接続する手段とを有し、これらを樹脂で封止 することによりパッケージを構成した半導体装置におい て、前記パッケージの片方の面から該パッケージ内部の 前記リードフレームの表面に至る穴を設け、更に該パッ ケージの反対面の前記穴に対応する位置にも、該パッケ ジの反対面から前記リードフレームの前記表面に対す る裏面に至る穴を設け、これら対となる2つの穴を複数 組設けることを特徴とする半導体装置。

1

【請求項2】半導体チップと、リードフレームと、両者 を電気的に接続する手段とを有し、これらを樹脂で封止 することによりパッケージを構成した半導体装置におい て、前記パッケージの少なくとも片方の面に、該パッケ ージ内部の前記リードフレームの表面に至る穴を該パッ ケージ内部に向かって狭くなるようなテーパ状に設ける ことを特徴とする半導体装置。

【請求項3】半導体チップと、リードフレームと、両者 を電気的に接続する手段とを有し、これらを樹脂で封止 することによりパッケージを構成した半導体装置におい 20 て、前記リードフレームが前記パッケージ外に突出して おらず、導電性部材の一端がインナーリードの複数箇所 に接合され、かつ各該導電性部材の他端は封止樹脂部を 突き抜けて前記パッケージ表面に突出し、該各導電性部 材の周囲は前記樹脂部との間に間隙が形成されているこ とを特徴とする半導体装置。

【請求項4】半導体チップと、リードフレームと、両者 を電気的に接続する手段とを有し、これらを樹脂で封止 することによりパッケージを構成した半導体装置におい て、前記パッケージの片方の面から反対面に複数の貫通 30 穴が有り、この貫通穴が該パッケージ内部において前記 リードフレームにより遮断されていることを特徴とする 半導体装置。

【請求項5】請求項1または2において、一部或いは全 部の前記穴の内部に、前記リードフレームに接合した導 電性材料のバンプを設けることを特徴とする半導体装

【請求項6】請求項5において、前記導電性材料のバン プが前記パッケージ表面より突出していることを特徴と する半導体装置。

【請求項7】請求項1において、前記パッケージ表面に おける前記穴の面積がリード表面における前記穴の面積 よりも大きいことを特徴とする半導体装置。

【請求項8】請求項1において、前記穴が前記パッケー ジ内部に向かって狭くなるようなテーパ状であることを 特徴とする半導体装置。

【請求項9】請求項1において、前記リードフレーム表 面における前記穴の内周が前記リードフレームの表面の 範囲以内にあることを特徴とする半導体装置。

る前記リードフレームの幅が他の部分の前記リードフレ - ムの幅よりも広いことを特徴とする半導体装置。

【請求項11】請求項1において、前記パッケージ表面 から前記リードフレーム表面に至る穴の深さ寸法が該パ ッケージ表面における前記穴の開口寸法より小さいこと を特徴とする半導体装置。

【請求項12】請求項1、2、3または4において、前 記半導体チップと前記リードフレームとを電気的に接続 する手段として、金属ワイヤを用いることを特徴とする 半導体装置。

【請求項13】請求項1、2、3または4において、前 記半導体チップと前記リードフレームとを電気的に接続 する手段として、前記導電性材料のパンプを用いること を特徴とする半導体装置。

【請求項14】請求項1、2、3または4において、前 記リードフレームとして樹脂フィルムに金属箔を接合し たテープを用い、前記半導体チップと前記リードフレー ムとを電気的に接続する手段として、テープオートメイ テッドボンディングを用いることを特徴とする半導体装

【請求項15】請求項1乃至14のいずれかにおいて、 前記半導体チップをタブに搭載することを特徴とする半 導体装置。

【請求項16】請求項1乃至14のいずれかにおいて、 前記半導体チップの回路形成面を絶縁フィルムを介して 前記リードフレームに接着することを特徴とする半導体

【請求項17】請求項1乃至14のいずれかにおいて、 前記半導体チップの回路形成面の反対面を絶縁フィルム を介して前記リードフレームに接着することを特徴とす る半導体装置。

【請求項18】請求項15において、前記パッケージの 表面からタブに至る穴を設けることを特徴とする半導体 装置。

【請求項19】請求項18において、前記パッケージの 表面からタブに至る穴の内部に、該タブに接続する導電 性材料のバンプを設けることを特徴とする半導体装置。

【請求項20】請求項1乃至19のいずれかにおいて、 前記パッケージの表面に封止樹脂製の突起を設けること を特徴とする半導体装置。

【請求項21】請求項1乃至20のいずれかにおいて、 前記リードフレームには、そのパッケージに設けられた 穴により露出している部分に貫通穴を設けることを特徴 とする半導体装置。

【請求項22】請求項21において、一部或いは全部の 前記穴の内部に、前記リードフレームに接合した導電性 材料のバンプを設け、この導電性材料が前記貫通穴の内 部に充填されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項23】請求項3における前記導電性部材、また 【請求項10】請求項9において、前記穴の位置におけ 50 は請求項4、5、12、18または22における前記導 (3)

電性材料が半田であることを特徴とする半導体装置。

【請求項24】請求項1乃至23のいずれかに記載の半 導体装置を複数個積み重ね、夫々の半導体装置に設けた 穴の内部に設けた前記導電性材料により、夫々の半導体 装置のリードフレーム同士を電気的に接続することを特 徴とする電子装置。

【請求項25】請求項1乃至23のいずれかに記載の半 導体装置の片面に電子部品を設け、この電子部品の外部 端子と前記半導体装置の前記リードフレームとを導電性 材料にて電気的に接続することを特徴とする電子装置。

【請求項26】請求項24において、積み重ねた半導体 装置の少なくとも一つは演算処理機能を有する半導体チ ップを搭載するものであり、かつ積み重ねた半導体装置 の他の一つはメモリチップを搭載するものであることを 特徴とする電子装置。

【請求項27】請求項25において、前記半導体装置は 演算処理機能を有する半導体チップを搭載するものであ り、かつ前記電子部品はメモリチップを搭載する半導体 装置であることを特徴とする電子装置。

【請求項28】樹脂を封止する金型の上型、下型両方の 20 キャビティー内に半導体チップを避けるようにして夫々 複数の突起を上下対応するように形成し、これらの突起 でリードフレームをはさみ込み、封止樹脂を金型内に流 し込むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項29】請求項23の半導体装置におけるパッケ - ジ表面に設けられた穴にクリーム半田を充填し、次い で加熱することにより半田バンプを形成することを特徴 とする半導体装置の製造方法。

【請求項30】複数のリードと、これらのリードを支持 するための外枠からなるリードフレームにおいて、一部 30 または全てのリードに、他の部分より幅が広い部分を、 1本のリードにつき1ヵ所づつ設けることを特徴とする リードフレーム。

【請求項31】複数のリードと、半導体チップを搭載す るためのタブ及びタブを支持するタブ吊りリードと、こ れらを支持するための外枠からなるリードフレームにお いて、一部または全てのリードに、他の部分より幅が広 い部分を、1本のリードにつき1ヵ所づつ設けることを 特徴とするリードフレーム。

の他の部分より幅の広い部分に貫通穴を設けることを特 徴とするリードフレーム。

【請求項33】請求項30または31において、リード の他の部分より幅が広い部分に、半田のぬれを促進する 表面処理を施すことを特徴とするリードフレーム。

【請求項34】請求項31において、タブに対向する側 の各リード端部の間隔が周期性を有することを特徴とす るリードフレーム。

【請求項35】半導体装置の樹脂中にあるリードフレー ムと基板とを直接導電性部材で接続し、該各接続部は側 50 【発明が解決しようとする課題】前記先行技術は、半導

面が樹脂で覆われ、前記半導体装置の反基板側には前記 導電性部材に対応する位置に前記リードフレームに至る 穴が設けられていることを特徴とする実装基板。

【請求項36】請求項1乃至23のいずれかに記載の半 導体装置を基板に実装することを特徴とする実装基板。

【請求項37】請求項19の半導体装置をプリント基板 に実装した実装基板において、タブに接合した導電性材 料を半田とし、プリント基板に設けたパターンに前記半 導体装置を半田接合することを特徴とする実装基板。

【請求項38】請求項20の半導体装置をプリント基板 *10* に実装した実装基板において、前記突起とプリント基板 が接触するように実装することを特徴とする実装基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置とその製造方 法、電子装置、リードフレーム並びに実装基板に係り、 特に高密度実装に好適な樹脂封止型半導体装置とその製 造方法、これを実装したプリント基板である実装基板、 半導体装置を組み合わせた電子装置並びに半導体装置に 用いるリードフレームに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の半導体装置のパッケージではパッ ケージの側面にリードを配置したパッケージが主流であ る。このパッケージは製造コストが低いという利点があ る反面、リードが1次元配列であるため、リード本数と パッケージ寸法が比例し、リード本数の増大と共にパッ ケージが大型化するという欠点があり、多ピン化による 高密度実装には限界があった。

【0003】この欠点を克服した多ピン化に適するパッ ケージとして、ピングリッドアレイ型半導体装置が実用 化されている。このパッケージは、パッケージの裏面に 格子状の2次元配列のピンを設け、多ピン化を達成した ものである。

【0004】しかしこのパッケージは、製造コストがか かる、実装するプリント基板に穴あけ加工(スルーホー ル)を必要とする、ピンピッチを細かくできない、等の 欠点があった。

【0005】そこで更に進んで、パッケージ表面に直接 半田付けが可能な電極を2次元に配列する構造が提案さ 【請求項32】請求項30または31において、リード 40 れており、例えば、特開昭62-147751号公報、 特開平1-105566号公報、特開平1-24465 5号公報、特開平3-94459号公報等に開示されて

> 【0006】また上記の先行技術のうち、特開昭62-147751号公報記載のパッケージでは、樹脂封止パ ッケージの下面からリード下面に達する小孔があけら れ、この小孔に半田を充填することにより外部導電接続 をとる構造となっており、最も具体性がある。

[0007]

(4)

5

体チップとパッケージ表面の電極との接続方法等、具体 的構造の検討がなされておらず、いずれも実用化には至 っていない。◆また特開昭62−147751号公報記 載の例でも、小孔を形成する方法、特に大量生産に適し た方法の検討がなく、更にリードと半田の接続技術に対 する検討がなされていない。

【0008】本発明は、これら従来技術の欠点の克服 し、大量生産が可能で、製造コストが低く、信頼性に優 れた多ピンパッケージの構造と製造方法を提供すること を目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的は、樹脂封止型 半導体パッケージの各内部リードの所定の位置におい て、パッケージの上面と下面に達する1対の穴を設ける ことにより達成される。

(半導体装置) 本発明の半導体装置は、半導体チップ と、リードフレームと、両者を電気的に接続する手段と を有し、これらを樹脂で封止することによりパッケージ を構成したタイプであって次のいずれかの構成を特徴と する。

【0010】(1):パッケージの片方の面からパッケ ージ内部のリードフレームの表面に至る穴を設け、更に パッケージの反対面の穴に対応する位置にも、パッケー ジの反対面からリードフレームの表面に対する裏面に至 る穴を設け、これら対となる2つの穴を複数組設ける。

【0011】(2):パッケージの少なくとも片方の面 に、パッケージ内部のリードフレームの表面に至る穴を パッケージ内部に向かって狭くなるようなテーパ状に設 ける。

[0012] (3):リードフレームがパッケージ外に 30 突出しておらず、導電性部材の一端がインナーリードの 複数箇所に接合され、かつ各導電性部材の他端は封止樹 脂部を突き抜けてパッケージ表面に突出し、各導電性部 材の周囲は樹脂部との間に間隙が形成されている。

【0013】(4):パッケージの片方の面から反対面 に複数の貫通穴が有り、この貫通穴がパッケージ内部に おいてリードフレームにより遮断されている。◆

(5): (1) または(2) において、一部或いは全部 の穴の内部に、リードフレームに接合した導電性材料の バンプを設ける。**◆** 

(6): (5) において、導電性材料のパンプがパッケ ージ表面より突出する。

(7): (1) において、パッケージ表面における穴の 面積がリード表面における穴の面積よりも大きい。

【0014】(8):(1)において、穴がパッケージ 内部に向かって狭くなるようなテーパ状である。◆

(9): (1) において、リードフレーム表面における 穴の内周がリードフレームの表面の範囲以内にある。◆

(10):(9)において、穴の位置におけるリードフ レームの幅が他の部分のリードフレームの幅よりも広 50 (25):(1)乃至(23)のいずれかに記載の半導

γ<sub>2</sub>° ♦

(11): (1) において、パッケージ表面からリード フレーム表面に至る穴の深さ寸法がパッケージ表面にお ける穴の開口寸法より小さいことを特徴とする半導体装 置。

6

[0015] (12): (1)、(2)、(3) または (4) において、半導体チップとリードフレームとを電 気的に接続する手段として、金属ワイヤを用いる。◆

(13): (1)、(2)、(3) または(4) におい 10 て、半導体チップとリードフレームとを電気的に接続す る手段として、導電性材料のバンプを用いる。◆

(14): (1)、(2)、(3)または(4)におい て、リードフレームとして樹脂フィルムに金属箔を接合 したテープを用い、半導体チップとリードフレームとを 電気的に接続する手段として、テープオートメイテッド ボンディングを用いる。

[0016] (15): (1) 乃至(14) のいずれか において、半導体チップをタブに搭載する。◆

(16): (1) 乃至(14) のいずれかにおいて、半 20 導体チップの回路形成面を絶縁フィルムを介してリード フレームに接着する。◆

(17): (1) 乃至(14) のいずれかにおいて、半 導体チップの回路形成面の反対面を絶縁フィルムを介し てリードフレームに接着する。

【0017】(18):(15)において、パッケージ の表面からタブに至る穴を設ける。◆

(19): (18) において、パッケージの表面から夕 ブに至る穴の内部に、タブに接続する導電性材料のパン プを設ける。◆

(20): (1) 乃至(19) のいずれかにおいて、パ ッケージの表面に封止樹脂製の突起を設ける。

【0018】(21):(1)乃至(20)のいずれか において、リードフレームには、そのパッケージに設け られた穴により露出している部分に貫通穴を設ける。◆

(22): (21) において、一部或いは全部の穴の内 部に、リードフレームに接合した導電性材料のパンプを 設け、この導電性材料が貫通穴の内部に充填されてい る。 🔷

(23): (3) における導電性部材、または(4)、 (5)、(12)、(18)または(22)における前 記導電性材料が半田である。

【0019】(電子装置)本発明の電子装置は半導体装 置(パッケージ)を複数積み重ねたものであって、次の いずれかの構成を特徴とする。

【0020】(24):(1)乃至(23)のいずれか に記載の半導体装置を複数個積み重ね、夫々の半導体装 置に設けた穴の内部に設けた導電性材料により、夫々の 半導体装置のリードフレーム同士を電気的に接続する。

(5)

7

体装置の片面に電子部品を設け、この電子部品の外部端 子と半導体装置のリードフレームとを導電性材料にて電 気的に接続する。

【0021】(26):(24)において、積み重ねた 半導体装置の少なくとも一つは演算処理機能を有する半 導体チップを搭載するものであり、かつ積み重ねた半導 体装置の他の一つはメモリチップを搭載するものであ る。◆

(27): (25) において、半導体装置は演算処理機 能を有する半導体チップを搭載するものであり、かつ電 10 子部品はメモリチップを搭載する半導体装置である。

【0022】 (半導体装置の製造方法) 本発明の半導体 装置の製造方法は樹脂封止型であるので金型成型するこ とになるが、以下のいずれかのプロセスを特徴とする。

【0023】(28):樹脂を封止する金型の上型、下 型両方のキャピティー内に半導体チップを避けるように して夫々複数の突起を上下対応するように形成し、これ らの突起でリードフレームをはさみ込み、封止樹脂を金 型内に流し込む。◆

(29): (23) の半導体装置におけるパッケージ表 20 面に設けられた穴にクリーム半田を充填し、次いで加熱 することにより半田バンプを形成する。

【0024】(リードフレーム)本発明のリードフレー ムは半導体装置の封止樹脂にてコーティングされ、その 端部は半導体装置の外部には突出しておらず、以下のい ずれかの構成を特徴とする。

【0025】(30):複数のリードと、これらのリー ドを支持するための外枠からなるリードフレームにおい て、一部または全てのリードに、他の部分より幅が広い 部分を、1本のリードにつき1ヵ所づつ設ける。◆

(31):複数のリードと、半導体チップを搭載するた めのタブ及びタブを支持するタブ吊りリードと、これら を支持するための外枠からなるリードフレームにおい て、一部または全てのリードに、他の部分より幅が広い 部分を、1本のリードにつき1ヵ所づつ設ける。

[0026] (32): (30)または(31)におい て、リードの他の部分より幅の広い部分に貫通穴を設け る。◆

(33): (30) または (31) において、リードの 他の部分より幅が広い部分に、半田のぬれを促進する表 40 面処理を施す。◆

(34): (31) において、タブに対向する側の各り - ド端部の間隔が周期性を有する。

【0027】(実装基板)本発明の実装基板とは半導体 装置を基板に搭載した全体の構造であり、以下のいずれ かの構成を特徴とする。

【0028】(35):半導体装置の樹脂中にあるリー ドフレームと基板とを直接導電性部材で接続し、各接続 部は側面が樹脂で覆われ、半導体装置の反基板側(基板 側とは反対面になる側)には導電性部材に対応する位置 50 ている。 $\spadesuit$ 図1、図2に示した実施例では、チップ1は

にリードフレームに至る穴が設けられている。◆

(36): (1) 乃至(23) のいずれかの半導体装置 を基板に実装する。

【0029】(37):(19)の半導体装置をプリン ト基板に実装した実装基板において、タブに接合した導 電性材料を半田とし、プリント基板に設けたパターンに 半導体装置を半田接合する。◆

(38): (20) の半導体装置をプリント基板に実装 した実装基板において、突起とプリント基板が接触する ように実装する。

[0030]

【作用】本発明による半導体装置は、製造工程におい て、上型、下型両方のパッケージ形成表面に突起を設け た金型を用い、これらの突起でリードフレームをはさみ 込み、樹脂封止されるので、上記の半田バンプを設ける 穴を容易に形成することができる。また、リードフレー ム表面が樹脂で覆われたり、汚染されることないので、 一般のクリーム半田を用いることにより、リードフレー ムに接合した半田バンプを容易に形成することができ

[0031]

【実施例】以下、本発明の実施例を図を用いて説明す る。◆本発明の第1実施例による半導体装置の斜視図を 図1に示す。本図では構造の理解を助けるため、パッケ - ジの封止樹脂の一部を取り去って示した。

【0032】リード4と同一の材料で作られたタブ2の 上に半導体チップ1が搭載され、チップ1の電極とリー ド4が金属ワイヤ3により電気的に接続されている。リ ード4には、幅が他の部分より広い部分4-1、4-2、4-3等がリード1本につき1ヶ所づつ設けられて いる。以下この部分を半田パッドと呼ぶ。

【0033】図では隠れて見えないが、封止樹脂6に は、半田パッドから両方のパッケージ表面に至る穴が設 けられており、更に穴の内部には、半田パッドに接合し た半田バンプ5が設けられている。半田バンプの先端5 - a は、パッケージ表面から突出している。

【0034】第1実施例による半導体装置を基板に実装 した場合の断面図を図2に示す。穴7の内部に設けられ た、半田パッド4-1、4-2、4-3に接合する半田 バンプ5は、プリント基板9に設けられた配線パターン 8に接合されている。

【0035】このように、本実施例の半導体装置は、チ ップ1がワイヤ3、リード4、半田バンプ5を経てプリ ント基板8の配線パターン9に電気的に接続されてい る。これらの接合法は、いずれも現在確立された技術で あるので、本実施例の半導体装置の信頼性は高い。

【0036】更に、図1に示すように、半導体装置の外 部電極となる半田バンプ5はパッケージ表面に2次元配 列されているので、多ピン化に適したパッケージとなっ

半田バンプ5と同じ向きに設けられているが、図3に示 すように反対向きに設けても良い。

【0037】図2に示した実施例では、穴7がテーパ状 になっているが、穴の形状は図4に示すように半球状で も良い。穴の開口寸法Dと深さHの関係は、図5に示す ように、開口寸法Dが深さHより大きいことが望まし い。半田パンプを設けるには、半田を一旦融解し、半田 バンプ4-1に接合しなければならないが、このとき半 田は表面張力により球形になる。この為、図6に示すよ うに開口寸法Dが深さHより小さいと、半田バンプが穴 10 7の内部に埋没する恐れがある。

【0038】本発明の第2実施例によるリードフレーム を図7に示す。リードフレームの外枠19にすべてのリ ード4、タブ吊りリード20が接続されている。タブ2 はタプ吊りリード19を介して外枠2に接続されてい る。夫々のリード4には、1ヵ所づつ他の部分より幅の 広い部分4-1などが設けられており、この部分は外枠 19の外形線から見て3段になるように配置されてい る。

【0039】このように第2実施例によるリードフレー 20 ムは、幅の広い部分4-1が設けられているので、この 部分を半田バンプを接合する半田パッドとして用いるこ とができ、第1実施例の半導体装置に用いるのに好適な リードフレームとなる。◆また本実施例によるリードフ レームは、幅の広い部分4-1を設けたことを除いて従 来のリードフレームと同じ構造であり、このリードフレ **-ム自体の製造、このリードフレームを用いた半導体装** 置の製造において、従来技術をそのまま用いることがで きるので、製造コストの増大、信頼性の低下を招くこと が無い。

【0040】本実施例の幅の広い部分4-1などは、半 田パッドとして用いるので、半田接合を行う面に半田の 濡れを向上させる表面処理を施しておくことが望まし い。このような表面処理としては、半田メッキ、錫メッ キ、金などの貴金属メッキ、パラジウムメッキ等が挙げ られる。

【0041】尚、外枠19はパッケージ形成後には除去 される部分である。また図示の通りタブに対向する側の 各リード端部の配列は、各タブの辺ごとに周期性を持っ ている(規則的に配置されている)ことが好ましい。

【0042】本発明の第3実施例によるリードフレーム を図8に示す。本実施例では、幅の広い部分4-1、4 -2、4-3が第2実施例のように矩形ではなく、リー ド間の隙間を最小にするように設けられている。このよ うに幅の広い部分を設けることにより、リード1本1本 の断面積が大きくなるので、リードの平坦度が保持され やすいという利点が有る。

【0043】本発明の第4実施例では半導体装置の製造 方法を図9に示す。本実施例では、先ず第2実施例のリ ードフレームのタブ 2 に半導体チップ 1 を搭載し、チッ 50 【 0 0 5 0 】本発明の第 8 実施例による半導体装置の断

プ1とリード4を金属ワイヤ3により電気的に接続す る。これを封止金型の上型10-aと下型10-bでク ランプしたのが図9 (a) である。◆上型10-aと下 型10-bのパッケージ形成表面には、リードの幅の広 い部分4-1、4-2、4-3に対応した部分に突起11-1、11-2、11-3が設けられており、上型と 下型の突起はリードの幅の広い部分をはさみ込んでい る。

10

【0044】この状態で樹脂をモールドし、リードフレ -ムの外枠など不要な部分を切り取ると、図9 (b) に 示す半導体装置ができる。金型の突起の部分は樹脂が入 り込まないので、封止樹脂 6 には穴7-1、7-2、7- 3などが形成される。しかも、モールド時には、リー ドの幅の広い部分は突起11-1などの先端に密着して いたので、樹脂6で覆われたり、汚染されたりすること が無い。

【0045】若し、突起が金型の片方だけに設けられ、 穴がパッケージの片面のみに形成される構造であれば、 突起の先端をリードに強く密着することができないので リードの幅の広い部分は薄い樹脂の層で覆われてしま い、半田接合ができなくなる。

【0046】この後、図9(c)に示すように、クリー ム半田12-1、12-2、12-3等を穴7-1など に充填し、加熱すると、リードの幅の広い部分は樹脂で 汚染されていないので、容易に半田接合が行われ、図9 (d) に示すような半田パンプ5-1、5-2、5-3 等が形成された半導体装置を得ることができる。

【0047】本発明の第5実施例による半導体装置をプ リント基板に実装した断面図を図10に示す。本実施例 では、パッケージの下面に樹脂製の突起13を設けた。 この突起によりパッケージと基板の間隔を制御すること ができるので、半田接合部の信頼性を向上させることが できる。更にこの突起をパッケージのプリントに対する 位置決めに用いることもできる。尚、この突起は封止金 型に凹部を設けておくことにより、容易に形成すること ができる。

【0048】本発明の第6実施例による電子装置の断面 図を図11に示す。本実施例では、第1実施例で示した 半導体装置を4個積み重ね、夫々のリード4を半田バン プ5により接続した。このようにパッケージを構成し、 1番下のパッケージ14-dをプリント基板に実装する ことにより、実装密度を4倍にすることができる。

【0049】本発明の第7実施例による半導体装置の断 面図を図12に示す。本実施例では、タブ2の裏側の樹 脂にも穴を設け、タブ2とプリント基板8を半田15で 接続した。このように構成することにより、チップ1で 発生した熱を熱伝導率の高い半田15でプリント基板8 に逃がすことができるので、パッケージの低熱抵抗化を 達成することができる。

11

面図を図13に示す。本実施例は、チップ1の回路形成 面の反対面に絶縁物(図では省略)を介してリード4を 接着したチップオンリード構造パッケージに本発明を適 用した例を示す。◆本発明の第9実施例による半導体装 置の断面図を図14に示す。本実施例は、チップ1の回 路形成面に絶縁物 (図では省略) を介してリード4を接 着したリードオンチップ構造パッケージに本発明を適用 した例を示す。

【0051】本発明の第10実施例による半導体装置の 断面図を図15に示す。本実施例では、チップ1の電極 10 とリード4の接続に半田バンプ16を用いている。◆本 発明の第11実施例による半導体装置の断面図を図16 に示す。本実施例では、リードフレームとして樹脂フィ ルム17に金属箔4を接合したテープを用い、半導体チ ップ1とリードフレームを電気的に接続する手段とし て、テープオートメイテッドボンディング18を用い た。このように構成することで、パッケージを薄くする ことができる。

【0052】本発明の第12実施例による半導体装置の 断面図を図17に示す。本実施例では、半田バンプ5を 20 接合した半田パッド4に貫通穴21を設けた。◆若し半 田バンプ5と半田バンプ4の接合が良好であれば、半田 は貫通穴21を吸い上がり、図17に示したように反対 側の穴7の方向から半田が見えるようになる。

【0053】このようにリードフレームを構成すること により、半田バンプ5が良好に形成されたかどうかを、 パッケージ上面からの目視検査により調べることができ る。勿論この検査は、画像処理技術により自動化するこ とも可能である。更に、半田パンプ5が半田パッド4に 機械的に食い付くので、接合が更に強固になるというメ 30 リットがある。

【0054】本発明の第13実施例によるリードフレー ムの平面図を図18に示す。このリードフレームは、第 12実施例の半導体装置に用いるもので、半田パッド4 に貫通穴21が設けられている。

【0055】本発明の第14実施例による電子装置の断 面図を図19に示す。本実施例では第1実施例による半 導体装置を3個用い、半導体装置22は演算処理機能を 有する半導体チップを搭載した半導体装置であり、この 上に設けられた半導体装置23-1と23-2はメモリ 40 チップを搭載した半導体装置である。

【0056】これらの半導体装置は、半田バンプ5-1 により互いに電気的に接合されており、更に半導体装置 22は、半田バンプ5-2により、基板8に実装されて いる。このように構成することにより、非常に高集積化 したコンピュータを構成することが可能となる。

【0057】本発明の第15実施例による電子装置の断 面図を図20に示す。本実施例では、第1実施例による 半導体装置22の上面に、従来構造の半導体装置24、 チップ25、チップコンデンサ26、トランス27等の 50 【図19】本発明の第14実施例による電子装置を示す

従来の電子部品を搭載し、半田バンプ5-1により電気 的に接続している。このように構成することで、電子装 置を大幅に小型化することが可能となる。

12

【0058】以上の実施例では、いずれも半田バンプ5 を用いているが、この材質は半田に限らず、例えば銀ペ **ーストや異方性導電ペースト等の導電性材料を用いるこ** とも有効である。

[0059]

【発明の効果】以上説明したように、本発明により大量 生産および多ピン化に適し、信頼性に優れたパッケージ を提供することができるので、電子装置の高密度化を達 成する効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例による半導体装置の斜視図

【図2】本発明の第1実施例による半導体装置の断面図 である。

【図3】本発明の第1実施例による半導体装置の変形例 の断面図である。

【図4】本発明の第1実施例による半導体装置の穴の変 形例の断面図である。

【図5】本発明の第1実施例による半導体装置の穴の好 ましい形状を表わす断面図である。

【図6】本発明の第1実施例による半導体装置の穴の好 ましくない形状を表わす断面図である。

【図7】本発明の第2実施例によるリードフレームの平 面図である。

【図8】本発明の第3実施例によるリードフレームの平 面図である。

【図9】本発明の第4実施例による半導体装置の製造方 法を示す断面図である。

【図10】本発明の第5実施例による半導体装置を示す 断面図である。

【図11】本発明の第6実施例による電子装置を示す断 面図である。

【図12】本発明の第7実施例による半導体装置を示す 断面図である。

【図13】本発明の第8実施例による半導体装置を示す 断面図である。

【図14】本発明の第9実施例による半導体装置を示す 断面図である。

【図15】本発明の第10実施例による半導体装置を示 す断面図である。

【図16】本発明の第11実施例による半導体装置を示 す断面図である。

【図17】本発明の第12実施例による半導体装置を示 す断面図である。

【図18】本発明の第13実施例によるリードフレーム を示す平面図である。

(8)

特開平6-268101

断面図である。

【図20】本発明の第15実施例による電子装置を示す 断面図である。

13

#### 【符号の説明】

1…半導体チップ、2…タブ、3…金属ワイヤ、4…リ -ド、4-1、4-2、4-3…リードの幅が広い部分 (半田パッド)、5、5-1、5-2、5-3…半田バ ンプ、5-a…半田バンプのパッケージ外部突出部分、 6…封止樹脂、7…穴、8…プリント基板、9…プリン 0-b…封止金型の下型、11-1、11-2、11-3…金型の突起、12-1、12-2、12-3…クリ

ーム半田、13…パッケージの突起、14-a, 14b, 14-c, 14-d…第1実施例の半導体装置、1 5…タブ下面に設けた半田バンプ、16…半導体チップ の電極とリードを接続する半田バンプ、17…樹脂フィ ルム、18…テープオートメイテッドボンディング、1

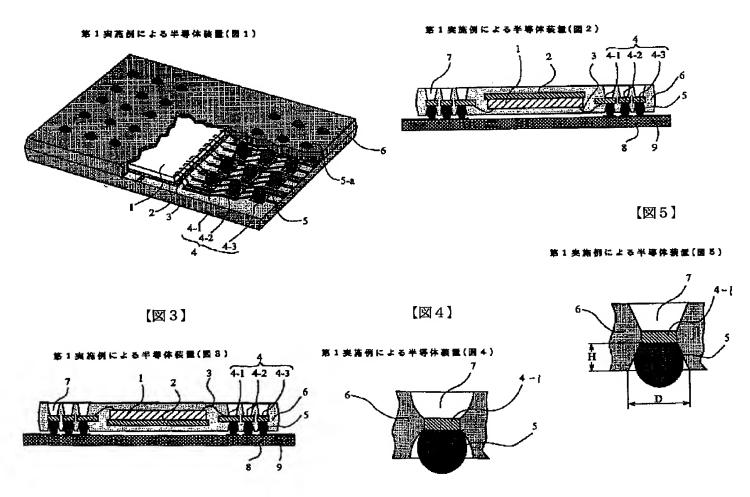
14

9…リードフレームの外枠、20…タブ吊りリード、2 1…半田パッドの貫通穴、22…演算処理機能を有する チップを搭載した半導体装置、23…メモリチップを搭 載した半導体装置、24…従来構造の半導体装置、25

ト基板の配線パターン、10-a…封止金型の上型、1 10 …チップ抵抗、26…チップコンデンサ、27…トラン ス。

【図1】

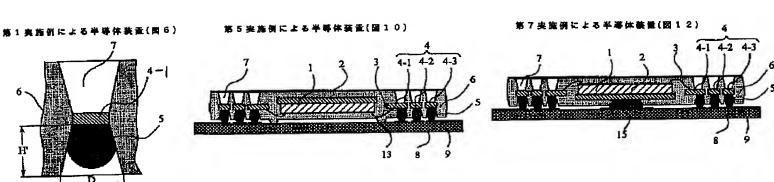
【図2】



【図6】

[図10]

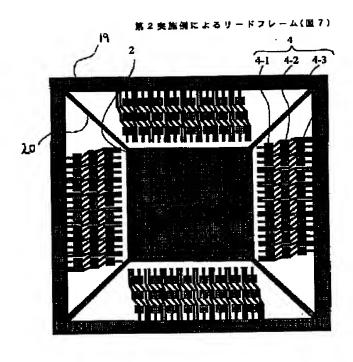
【図12】



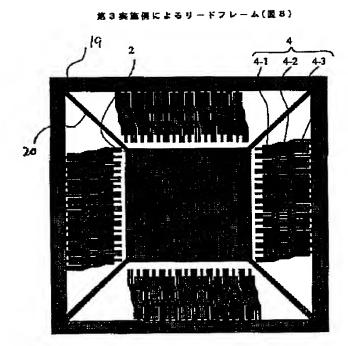
(9)

特開平6-268101

【図7】

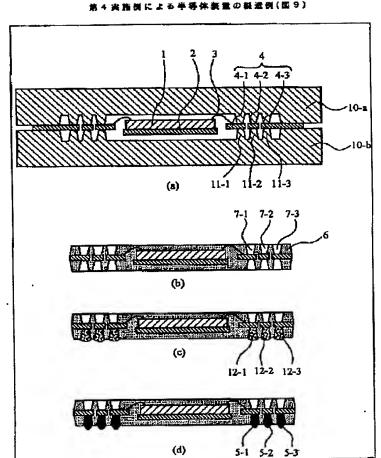


【図8】

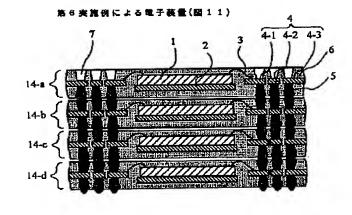


【図9】

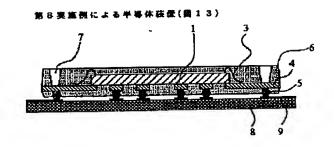




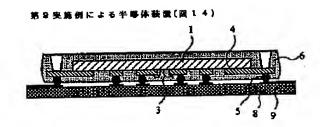
[図11]



【図13】



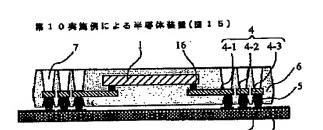
[図14]



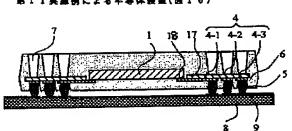
(10)

特開平6-268101

【図15】

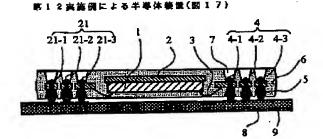


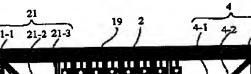
【図16】

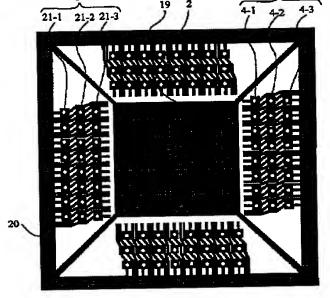


[図17]

【図18】

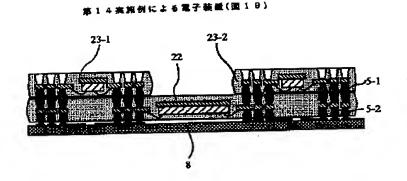


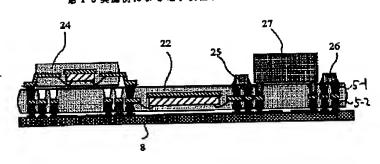




【図19】

【図20】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 25/10 25/11

25/18

(11)

特開平6-268101

(72)発明者 米田 奈柄

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 河野 竜治

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 田中 直敬

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 熊沢 鉄雄

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内